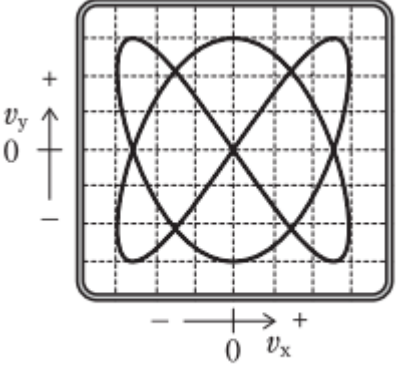
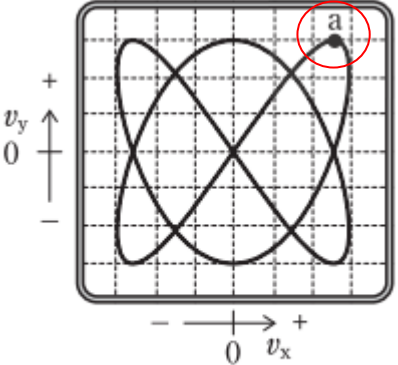
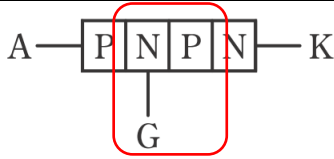
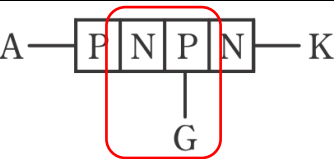


発生 刷数	頁数 位置	正誤内容	
		誤	正
1刷	基礎 R4 (7②)-19 A-19 図1	 <p>図1</p>	 <p>図1</p>
			点 a の追加
1刷	基礎 R4 (1②)-10 A-11 図1	 <p>P : P形半導体 N : N形半導体</p> <p>図1</p>	 <p>P : P形半導体 N : N形半導体</p> <p>図1</p>